

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.07.2026 06:34:44
Уникальный программный ключ:
Федеральное государственное

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Технологический институт - филиал

План одобрен Ученым советом ТИ НИЯУ МИФИ
Протокол № 4 от 03.07.2026

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

11.03.03

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Профиль: ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Кафедра: Технических систем контроля и управления
Факультет: Высшее образование

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: Очная форма

Срок получения образования: 4 г.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2026
Учебный год 2026-2027
Образовательный стандарт (СУОС) 18/03 от 31.05.2018

+	Основной	Типы задач профессиональной деятельности
+	+	организационно-управленческий
+	+	конструкторский
+	+	технологический
+	-	проектный
+	-	научно-исследовательский

[illegible]